

가

■

...

가 () , , 가 , 가 PDP, TFT Photo Resister , / 가 . 800-1200 CVD(Chemical Vapor Deposition) , 500-600 (760Torr) (-760Torr) (Discharge) .

/

(: 1000)

	1999	2000	
	211,163	236,661	447,824
	105,812	108,889	214,701
	316,975	345,550	662,525

+ 가

, 가 가 , , 가

MIT

가 .

, . T)031-330-71520

12

<Chemical Daily News 2001/ 10/ 04>